

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 6 部門第 1 区分  
【発行日】平成 17 年 5 月 26 日 (2005.5.26)

【公開番号】特開 2001-133346 (P2001-133346A)  
【公開日】平成 13 年 5 月 18 日 (2001.5.18)  
【出願番号】特願 平 11-361412  
【国際特許分類第 7 版】  
G 0 1 L 21/30  
【F I】  
G 0 1 L 21/30 A

【手続補正書】  
【提出日】平成 16 年 7 月 20 日 (2004.7.20)  
【手続補正 2】  
【補正対象書類名】手続補正書  
【補正対象項目名】手続補正 1  
【補正方法】変更  
【補正の内容】  
【手続補正 1】  
【補正対象書類名】明細書  
【補正対象項目名】請求項 1  
【補正方法】変更  
【補正の内容】  
【請求項 1】

内部を真空にできる容器，前記真空容器の内部に設けられた磁界を形成するための少くとも磁気回路の一部，前記磁界と少くとも一部が直交する電界を設定する手段により空間に放電を起し，流れる電流から真空度を測定する真空計において，陽極から見た放電空間のアスペクト比が 0.5 以上あることを特徴とする真空計。